

# 日本光学会 news

## 平成7年度第4回編集委員会

平成7年11月13日(月)に東京、本郷の東京大学山上会館において開催され、論文投稿および審査状況、「光学」各号の編集状況および企画などについて報告と審議が行われました。

## 第22回冬期講習会

1996年1月25日(木)~26日(金)に東京、港区の東京大学生産技術研究所において開催されます。今回のテーマは「ホログラムと回折型光学素子—基礎理論から産業応用まで—」です。詳細は第24巻第11号702ページの案内をご覧ください。

## 1996年第21回光学シンポジウム

1996年6月20日(木)、21日(金)に東京、六本木の東京大学生産技術研究所において、「光学系および光学素子の設計、製作、評価を中心にして」をテーマに開催されます。詳細は本号63ページ掲載の案内をご覧ください。

## 第43回応用物理学関係連合講演会

第43回応用物理学関係連合講演会が下記のように開催されます。この講演会には日本光学会のA、B会員とも登壇権があります。A会員で講演を希望される方は講演申込書を応用物理学学会に請求してください。

日時：1996年3月26日(火)~29日(金)

場所：東洋大学朝霞校舎(埼玉県朝霞市)

講演申込要領：講演申込書(予稿原稿用紙を含む)を葉書で応用物理学学会講演会係に請求し、原稿作成の上提出する。

講演申込締切：1996年1月10日(水)正午(必着)

講演申込先：応用物理学学会講演会係

〒102 東京都千代田区九段北 1-12-3

九段北ビル5階

電話 03-3238-1044

## 第28回光学五学会関西支部連合講演会

1996年2月2日(金)に大阪、北区の島津製作所大阪支所マルチホール(阪急ターミナルビル14F)において開催されます。詳細は第24巻第12号748ページの案内

25巻1号(1996)

内をご覧ください。

## 視覚研究グループ

### ●日本視覚学会 1996年冬期研究会

1996年1月24日(水)~26日(金)に東京、新宿区の工学院大学0312教室において開催されます。詳細は第24巻第12号748ページの案内をご覧ください。

問合せ先：〒263 千葉市稲毛区弥生町 1-33

千葉大学工学部画像工学科 矢口研究室気付

電話 043-290-3473 Fax 043-290-3490

## 微小光学研究グループ

### ●第59回微小光学研究会

日時：1996年3月7日(木)13:00~17:00

場所：日立製作所基礎研究所(埼玉県比企郡赤沼2520 東武東上線高坂駅下車)

テーマ：新しい光記録技術

演題：

- 1) 近接場光学物理 東工大 大津元一
- 2) フォトリフラクティブ結晶を用いた多層光記録 阪大 河田 聡
- 3) 近接場相変化記録 日立 保坂純男
- 4) 光照射によるトナーの移動とパターン形成 日立 杉田辰也
- 5) 光フロッピー技術 東海大 後藤顕也
- 6) 常温 PHB 材料とその動画記録への応用

京大 平尾一之  
新技団・平尾プロジェクト 佐々木浩子  
その他、1件

研究所案内：ビデオおよび庭園見学等を予定しています。

参加費：一般 4,000 円、学生 1,000 円(いずれも資料代を含む)当日ご持参ください。

参加申込：今回は事前登録制となります。(先着 80 名、2月10日締切)葉書あるいは Fax で申し込んでください。参加証および交通手段の詳しい情報を送付いたします。

申込先：〒182 調布市西つつじヶ丘 4-23-29-504

野口事務所内微小光学研究グループ事務局

電話・Fax 0424-88-7670

問合せ先：(株)日立製作所中央研究所ストレージ研究

部 有本 昭  
電話 0423-23-1111 内3201 Fax 0423-27-7705  
E-mail: aarimoto@crl.hitachi.co.jp

## 日本光学会協賛の講演会

### ● JOEM 技術講座「光学系基礎理論」

期 日：1996年2月13日(火)から全6日間

計 21 時間

場 所：機会振興会館別館 (〒105 東京都港区芝公園  
3-5-22)

主 催：日本オプトメカトロニクス協会

内 容：光学系基礎理論 講師 松居吉哉

定 員：26名

問合せ先：(社)日本オプトメカトロニクス協会

〒105 東京都港区芝公園 3-5-22

機会振興会館別館 4 階

電話 03-3435-9321 Fax 03-3435-9567

### ● フォトンテクノロジーワークショップ

期 日：1996年3月11日(月)、12日(火)

場 所：工業技術院筑波研究センター共用講堂 (つくば  
市東1-1-4)

主 催：(財)新機能素子研究開発協会

(社)日本オプトメカトロニクス協会

後 援：新エネルギー・産業技術総合開発機構  
(NEDO)

テーマ：フォトンテクノロジー (ハードフォトン技術、  
レーザープロセス技術) フォトンによる物質・材料プ  
ロセッシング技術およびフォトン発生技術と伝送・計測  
制御技術に関する研究開発

参加費：無料

予稿集：3,000円(事前申込者)、4,000円(当日申込  
者)

懇親会：5,000円

講演申込締切：1996年1月31日(A4判1枚で英文の  
Abstractをそえて応募のこと)一般講演はポスター  
セッションのみ

参加申込締切：1996年2月29日

申込・問合せ先：フォトンテクノロジー・ワークショッ  
プ事務局

ハードフォトン技術関係

(財)新機能素子研究開発協会 岡山重夫

電話 03-3423-1621 Fax 03-3423-1680

レーザープロセス技術関係

(社)日本オプトメカトロニクス協会 須賀昭雄

電話 03-3435-9321 Fax 03-3435-9567

## 光関連の新国際学術誌 OPTICAL REVIEW 機関購読のお願い

日本光学会(応用物理学会)

光関連の国際英文学術誌「OPTICAL REVIEW」が創刊されました。つきましては、関係機関での購読をぜひ推進していただきたくお願い申し上げます。本誌は、日本を発信基地とする初めての光関連の国際英文学術誌で、最先端の研究情報、技術動向が把握できます。機関購読料は下記の通りです。

機関購読料：1996年 ¥ 30,000 (隔月刊 6冊/年)

1995年 ¥ 30,000 (隔月刊 6冊/年)

1994年 ¥ 20,000 (隔月刊 2冊：ICO特集)

購読申込み先：(財)日本学会事務センター事業部

〒113 東京都文京区本駒込 5-16-9 学会センター C 21

電話 03-5814-5811 Fax 03-5814-5822 宛お申込み下さい

〔貴機関取引の書店、生協でもお申込みいただけます〕